Japanese Utility Model Application Laid-Open (JP-U) No. 2-45172

Laid-Open Date: March 28, 1990

Application No. 63-121899

, £ ,

s,

Application Date: September 16, 1988 Applicant: Hitachi Chemical Co., Ltd.

Address: 4-1, Nishi-Shinjuku 2-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo

Inventors: Junji Shirokane and Shigeya Eda

Address: c/o Goshonomiya Plant, Hitachi Chemical Co., Ltd. 1150, Oaza-Goshonomiya, Shimodate City, Ibaragi Prefecture

Attorney: Akira Hirose

TITLE OF THE DEVICE: APPLICATION APPARATUS

[Means for Solving the Problems]

The present device is structured such that a self-rotating pumping roll 2 is disposed above an application reservoir 8 formed at the upper portion of an apparatus main body 7. The pumping roll 2 comprises a lower portion which is immersed in an application solution and an upper portion which is kept into contact with the lower surface of a substrate 3 to undergo application while being extended. A wire bar 1, which is formed by tightly winding a wire member 1b having a predetermined diameter around a bar body 1a having a predetermined thickness in a longitudinal direction of the bar body 1a, without overlapping the bar body 1a and the wire member 1b with each other, is disposed coaxially with the direction of the pumping roll 2 so as to be kept in contact with the lower surface of the substrate 3 to undergo application.

Further, in the apparatus, when a hot melting type of application solution is used, it is preferred that heating means is provided at the apparatus main body. Moreover, when various application solutions are used for various substrates to undergo application, in order to obtain a uniform application thickness or to form flat and smooth application surface, it is advantageous to provide the apparatus with a pumping amount control plate at the pumping roll, to make the wire bar, which can change the cycles of the pumping roll, rotatable in forward/backward direction, to provide the apparatus with plural wire bars, to make the pumping roll and/or the wire bar movable vertically, to control the angle at which the pumping roll is held by the substrate to undergo application, and to provide the apparatus with a tensional force control roll for controlling the tensional force of the substrate to undergo application in the vicinity of the pumping roll and/or the wire bar. Further, it will contribute to a cost performance if the application solution stripped by the wire bar is returned to the application solution reservoir.

[DRAWINGS]

[Fig. 1]

1: wire bar

2: pumping roll

3: substrate to undergo application

4: pumping amount control plate

5: tension force control roll

forward direction of substrate to undergo application

6: tension force control roll

7: apparatus main body

8: application solution reservoir

9: jacket

10: inclined surface

12: application solution

13, 14: guide rolls

[Fig. 2]

la: bar body

1b: linear member

[Fig. 3]

la: bar body

1b: linear member

⑩日本国特許庁(JP)

@実用新案出顧公開

◎ 公開実用新案公報(U)

平2-45172

Wint. Cl. 4

識別配号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)3月28日

B 05 C 1/08

7639-4F

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全 頁)

◎考案の名称 強布装置

②実 顕 昭63-121899

❷出 顕 昭53(1988)9月16日

@考集者 白金

连 晋

茨城県下館市大字五所官1150番地 日立化成工業株式会社

五所官工場内

砂 等来 者 枝

②代 理 人

质性

茨城県下館市大字五所官1150番地 日立化成工業株式会社

五所宫工場內

切出 颐 人 日立化成工業株式会社

弁理士 廣 瀬 章

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

- 1. 考案の名称 絵布装置
- 2. 奥用新案登録請求の範囲
 - 1. 装置本体(7)の上部に形成した強布被

 (8)の上方に、下部を強布被

 (1)を設定する被強

 (1)の上部を強強

 (1)の上部を強強

 (1)の上部を

 (1)の上部を

 (1)の上部を

 (1)の一部を

 (1)の一部で

 (2)の一部で

 (3)の下面に

 とを特徴とする

 (3)の

 (3)の

 (3)の

 (3)の

 (3)の

 (3)の

 (3)の

 (3)の

 (3)の

 (4)の

 (4)の

 (5)の

 (5)の

 (6)の

 (7)の

 (
 - 2. 加熱手段を備えた装置本体(7)である請求項1記載の途布装置。
 - 3. 汲上ロール (2) と所定間隔のスリットを 形成する汲上量鋼節板 (4) を備えた請求項

1又は2記載の強布装置。

- 4 汲上ロール(2)の回転数を可変とした請求項1、2、又は3記載の途布装置。
- 5. 装置本体 (7) の上部において、下方が逸 布被剤 (8) に連接する傾斜面 (10) 上に 散けられたワイヤバー (1) である請求項 1、 2、3又は4記戦の塗布装置。
- 6. 正、逆方向に回転可能のワイヤバー (1) である請求項1、2、3、4、又は5記載の 塗布装置。
- 7. 複数本のワイヤバー (1) である請求項 1、 2、3、4、5又は6記載の途布装置。
- 8 汲上ロール(2)及びワイヤバー(1)の 近傍における被塗布基材(3)の張力を調節 する張力調節ロール(5)、(6)を備えた 請求項1、2、3、4、5、6、又は7記載 の塗布装置。
 - 9. 汲上ロール(2)及び/又はワイヤパー(1)が上下移動可能である請求項1、2、3、4、5、6、7又は8記載の途布装置。

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、強布装置の改良であり、さらに詳しくはフィルムなどの薄い被強布基材に液状又は半液状物質、特にホットメルトタイプのインク等を減く強布する場合に有効な逸布装置に関する。

(従来の技術)

フィルム状の被途布基材に液状又は半液状物質を薄く途布してなる製品、例えば、インクリポンは、通常3~8 mm の比較的薄い被途布基材であるポリエステルフィルムにホットメルトタイプのインクを3~10 mm の厚さに途布して形成される。

そして、この場合における強布方法としては、 ロールコータ法、スクイズコータ法、グラビア ロール法、ダイコータ法などがあり、この中で、 コーティングロールの回転方向を被強布基材の 進行方向と同一方向にセットし、直接被強布基 材に強布するスクイズコータ法、ダイコータ法

などによるダイレクト逸工法と、コーティングロールの回転方向を被益布基材の進行方向と反対にセットし、コーティングロール、アプリケータロール等から被強布基材に転写するロールコータ法であるリバース塗工法などが一般的である。

(考案が解決しようとする課題)

本考案は従来の技術の有する上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするとの、を選抜している。とかでき、特に比較の比較的に比較のでき、特に比較のよってを強力を対したという。というなができる途布装置を提供することにある。

上記目的を達成するための本考案の強布装置 を実施例に対応する第1~第3図に基き説明す ると、本考案は、装置本体7の上部に形成した 強布液溜 8 の上方に、下部を塗布液 1 2 に浸渡 し上部を張設される被強布基材3の下面に接し、 かつ自転する汲上ロール2を設けるとともに、 被塗布基材3の進行方向に対して汲上ロール2 の下流に、所定太さの棒体1aの長手方向に、 所定の直径を有する線材1bを重合することな く密に巻付けてなるワイヤバー1を、汲上ロー ル2と同一軸心方向に、かつ被逾布基材3の下 面に接するようにもうけたものである。なお、 上記装置において、ホットメルトタイプの盆布 液を使用する場合には装置本体に加熱手段を設 けることが好ましく、さらに各種の被途布基材 に対し色々の途布液を用いた場合などにも塗布 厚さの均一化や平坦で欠陥のない漁布面を形成 するためには、汲上ロールに汲上盤調節板を設 けること、汲上ロールの回転数を可変とする、

ワイヤバーを正、逆方向に回転可能としたり、 では数本のワイヤバーを設けると、 ではないではいるとして、 ではないではいかではいかではいる。 ではないではいかではいかではいるがでいるがでいる。 ではないではいかではいかではいるがでいる。 ではないではいかではいかではいる。 ではないではないできるではないできる。 ではないではないできるではないできる。 ではないできると経済的である。

(作用)

及上げロールは、下部を、常温又は加熱されてと、では、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは

らに、被強布基材の張力を変えることなどによって強布液や被強布基材の種類が異った場合に も良好な強布面がえられる。

(実施例)

以下、実施例について図面を参照して説明す ると、第1図は本考案の強布装置の一実施例を 示す概略断面凶で、7は金属製の装置本体で、 9、9は装置本体7の内部に設けられた加熱用 のジャケットである。なお加熱方法はこれに限 足しなくてもよい。8は装置本体7の上部の片 側に設けられた盆布液溜で、盆布液12は塗布 被供給孔11から凶示しない定量ポンプなどに より被強布基材 3 に強布される単と等量が送り 込まれ、強布溜8で一定の高さに保たれる。2 は下部を盥布液溜8内の盥布液12に浸漉し、 上部を張設される被強布基材3の下面に接し、 かつ凶中矢印方向に自転する汲上ロール、4は 汲上ロール2と所定間隔のスリットを形成する 汲上量調節板である。なお、汲上ロール2は図 示しない装置により回転数の変化や上下方向の

5、6は汲上ロール2及びワイヤバー1の近傍における被盗布基材3の張力を調節する張力 調節ロールであり、張力は面ロール5、6の周速の差により調節する。13、14は被盗布基材3の案内ロールである。なお装置本体7は耐倒面を図示しない側面板で囲み、上方を被盗布基材3でおおい半密閉状態として逸布液12からの揮発成分の揮発を極力防止する構造とした。

(考案の効果)

本考案は上記のように、単一ロールである扱 上ロールの表面に付着する強布液を、汲上ロー ルに接して走行する被盤布基材の下面に盤布し、 **歯布した歯布液の塗布量の調節を単一ロールで** あるワイヤパーを被強布基材の下面に接触して 行うようにしたので、従来のように一対のロー ルの間隔を使用する場合と異なり、汲上ロール やワイヤバーに対する被強布基材の張力の加減 などにより盆布を行うことができるので、被途 布基材が低強度であり、又強布液の固形分の比 率が変った場合にも容易に良好な途布を行うて とができる。特にあらかじめ低い融点、軟化点 を有するプライマーを塗布した被塗布基材にホ ットメルトタイプの強布被を強布する場合に、 ロールの高温化によってプライマーがコーティ ングロールに転写される結果塗布面の悪化や、 被強布基材がコーティングロールに粘着して強 工不能となるなどの恐れは全くなくその効果は 極めて大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の盤布装置の一実施例を示す 概略断面図、第2図はワイヤバーの外観図、第 3 図は第2 図の A 部拡大断面図である。

> 符号の 明 説

1…ワイヤバー

1 a … 桦 体

1 b … 線材

2…汲上ロール

3 …被 途布基材 4 … 汲上量調節板

5、6…張力調節ロール

7 … 装置本体

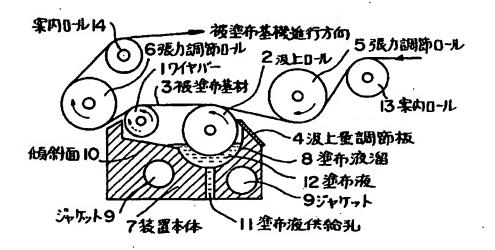
8 … 強布液溜

9 … ジャケット 10 … 傾斜面

11…強布液供給孔 12…強布液

13、14…案内ロール

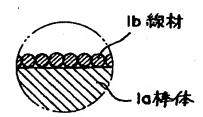
代型人 弁型士



第 | 図



第 2 図



第3四

923

化差人分单士 廣 瀬

実研2- 45172